KOREAN PATENT PUBLICATION

(1) Patent number: 10-0200687

(2) Patent Publication Date: June 15, 1999

(3) Patent Date: March 11, 1999

(4) Application number: 10-1995-0042624

(5) Filing Date: November 21, 1995

(6) Applicant: SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

(7) Inventor: KIM, YOUNG SIK

(8) Title of Invention: SEMICONDUCTOR DEVICE WITH NEW PAD LYAER

(9) Abstract:

This invention disclose a semiconductor device with a new type pad layer. The semiconductor device with a pad layer as a component element in accordance with the invention, the pad layer is consist of a upper layer and a lower layer, the lower layer is a number of a conductor pattern separated each other that filled their between with a isolation film pattern with a concave surface, the upper layer is contact with the number of the conductor pattern and the isolation film pattern, and its surface area is enlarger than a plane because its surface is the same with a surface consist of the lower layer and the isolation film pattern.

Therefore, by the invention, a effective area is enlarger than a typical area, because the surface of the pad layer don't have a typically even surface, but have the surface type(by example, concavo and convex) that its effective area is enlarge. Therefore, Although the invention use a wire bonding method similarly with the prior art, a adhesive power for bonding the wire and a upper metal film is increased, because a effective area is enlarge by a fine concavo and convex formed on a upper surface of the pad layer.

한국등록특허 제0200687호(1999.06.15) 1부.

10-0200687

(19) 대한민국특허청(KR)

引用例の写し

(12) 등록특허공보(B1)

(51) Int. Cl.*		(45) 공고일자	1999년06월15일	
HOIL 21/48		(11) 등록번호	10-0200687	
HOIL 21/80		(24) 등록입자	1999년(6)왕11일	
(21) 글완번호 (22) 출원일자	10-1395-0042524 1995년 11월 21일	(65) 공개분호 (43) 공개일자	독 1997-0030521 1997년 06월 26일	
(73) 특허된자	상성견자주석회사 음종용 경기도 소역시 항당구 때문어당	416		

(72) 달양자

김유식

서울특별시 성목구 증임1등 44-22 8/3

(74) 대리인

권석합, 노민식, 이용필

ALNO: POE

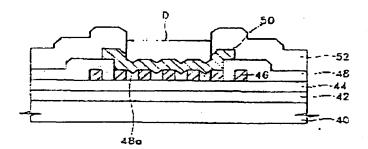
(54) 시교유 교도측을 구내하는 반도치장치

)

본 탑영은 새로운 형태의 패드충을 구비하는 반도체장치에 관해 개시한다. 본 말명에 의한 반도체장치는 패드충을 한 구성요소로써, 구비하는 반도체장치에 있어서, 상기 파드늄은 하부층과 상부층으로 구성되어 있되, 상기 하부층은 소청간격 이격된 복수개의 도전층 해된으로써 그 사이에 표면이 오독한 했던박 파틴 이 채워져 있고, 상기 상부층은 상기 복수개의 도전층 제된 및 상기 절연막 패턴과 점속되며 있으며 상기 하부슨 및 상기 절연막 패턴으로 이루어지는 표면과 동양한 표면 현태늄 이루고 있어 정면보다 표면적이 당당

따라서 본 탑영에 의하면, 패드용의 표면을 참해와 많이 평탄한 면으로 구비하지 않고, 유효면적을 넓게 한 표면형태(예컨대, 요혈)로 구비합으로써, 중래에 비해 증가된 유효면적을 작보한다. (따라서 본 말량은 중에 기술에서 사용하는 것과 분합한 와이다면당합법을 사용하더라도 파드움의 상부표면에 협성된 미세한 요청에 의한 유효면적이 확대되어 본당을 위한 와이다와 패드속의 상부 공식막사이의 부칙력을 증가시킨 다.

QUS.



BAN.

[말명의 명정]

새로운 패드총을 구입하는 반도체장치

[도면의 간단한 성명]

제1도는 점래 기술에 의한 패도층을 구변하는 반도체장치의 단면도이다.

제2도는 큰 말명에 의한 패트충돌 구비하는 반도체장치의 단면도이다.

• 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명

48 : 반도체기관

48 : 패도 하부출

50 : 표도 상부등

10-0200567

[범열의 상원한 설명]

은 담영은 새로운 해도(pad)등 구비하는 반도했장치에 관한 것으로써, 특히 해도표면의 유효면적을 크게 하는 해도를 구비하는 반도제장치에 관한 것이다.

반도체장처의 고장적화에 따라 동안면적에 보다 많은 수의 트랜지스터를 제조하는 것이 가능해지고 이름 러 다양한 기능의 반도체장체를 제조하는 것이 가능하게 되었다. 다양한 기능을 갖는 반도체장치의 제조 등 위해서는 많은 수의 소자를 접적시키는 것뿐만 아니라 외부의 장치롭과 전기적 연결을 위한 본의 수도 편인적으로 증가하므로 편과 참의 연결을 위한 와이에 준당(wire bonding)공정도 정정 어려워진다. 편의 수를 즐기시키기 위해서는 본당패도와 본당 와이어의 크기를 작게하여야 하나 된당 와이어와 본당패도의 소를 즐기시키기 위해서는 본당패도와 본당 와이어의 크기를 작게하여야 하나 된당 와이어와 본당패도의 진착적인 약하지는 문제점이 있다. 정착력을 크게하기 위해서는 접속면적을 크게하여야하다 크게할 공위 질러도가 낮아진다.

상순한 패드층을 팔흔하는 증래 기술에 의한 일예를 참부된 도면과 함께 상세하게 불명한다.

제1도는 중래 기술에 의한 제도층을 구비하는 반도체장치의 단면도이다.

본 도면을 참조하며, 교도성의 형태와 반도체장치내에서 이를 파도움이 어떤 역합을 하는지 않아된다.

이와 많은 맛이 있으면도 문구하고 중래 기술에 의한 패드용을 구비하는 반도제장치는 패드용으로 사용되는 제2 도전용의 외부 의이야와 전혀되는 표면이 황탄화되어 있으므로, 전송면적이 외부 외이야의 전송면적에 비전한다. 따라서 반도제장치가 고갑적화됨에 따라 패드운 즉, 제2 도전음의 노름된 영역이 작을 경우 의이야의 부적적이 작아지게 된다. 이외 같은 상황에서는 외부전성공급에 되어서 활화한 공급 이 장통계 되고 전략부분에는 지장이 커져서 경국에는 반도제장치는 용작을 할 수 없게 된다.

따라서 본 방법의 목적은 상승한 중래 가슴이 갖는 문제점을 해결하기 위한 것으로써, 유효 전촉면적을 크게함 수 있는 화도충동 구비하는 반도체장처를 제공함에 있다.

살기 화작은 단성하기 위하여, 등 달당에 의한 채로운 해도움을 구비하는 반도체장치는 패도용을 한 구성 요소로써 구비하는 반도체장치에 있어서, 상기 패도총은 평면보다 표면적이 넓은 표면형태궁 구비한다.

프로그의 구매이를 본도사이시에 사이시, 이기 파트를 하는 경기를 모르는데 하는 표근 함께 의한 상기 파트로 등을 중우, 경기 파트홈의 표면했대는 규칙적으로 한복되는 오실했더다. 본 말했에 의한 장기 파트 등은 상부 및 하부후의 2개 후으로 구성된다. 장기 하부후의 형태는 일정 간격 이격된 동청의 목수개의 도건을 들으로써 점연되를 함께 구비한다. 장기 하부후의 형태는 일정 간격 이격된 동청의 목수개의 도건을 파턴으로 구성된다. 장기 조건들 파턴 사이의 간격에는 등은 물질이 영화되어 있다. 장기 정인 증임을 그 표면이 오르한 열태이며, 장기 하부후의 도건을 파턴의 합체 장기 성부층의 상부명의 표면했대를 존점한다. 즉 규석적인 요청했대를 이끌다. 장기 하부후의 도건을 파턴의 일정간격은 된 말했다. 공기 하부후의 도건을 파턴의 일정간격은 된 말했다. 공기 하부층의 도간등 파턴의 일정간격은 된 말했다. 공기 하부층의 도간등 파턴의 일정간격은 된 말했다. 중기 하부층의 두개는 0.5-1.5m2등로 한다. 장기 패드즘의 하부층은 도원된 플리심건문속으로 구성한다.

본 당당에 의한 패드촌을 구비하는 반도체장치는 이용함 경우, 패드등의 표면을 증해와 많이 황단한 면으로 구비하지 않고, 요청을 갖는 표면으로 구비합으로써, 통해에 비해 증기된 유효면적을 확보할 수 있다. 따라서 본 말함은 중해 기술에서 사용하는 것과 동말한 악이어본당방병을 사용하더라도 패도등의 상부표 면에 청성된 미세한 요청에 의한 유효면적이 쪼대되어 교당을 위한 웨이어의 패도속의 상부 공숙약사이의 공리적인 부적력을 증가시킨다.

이라, 돈 말명에 의한 새로운 패도층을 구비하는 반도체장치를 절부된 도면과 함께 상세하게 설명한다.

이야, 한 환경에 되면 제도로 패트병을 구비하는 반도체공처의 "한면도이다. 도면을 참조하면, 본 말씀에 의한 제2도는 본 방송에 의한 교트충을 구비하는 반도체공처의 "한면도이다. 도면을 참조하면, 본 말씀에 의한 제도을 대도움을 구비하는 반도체 경처는 다음과 젊은 구성2소를 구비하고 있다. 상기 반도체 기근(40) 상에는 집도 산화막(42)을 포함하는 반도체기관(40) 전 반대 제1 동면막(41)이 청성되어 있다. 상기 제1 참면막(44)은 충간활연막이다. 상기 제1 참면막(44)이 청성되어 있다. 상기 제1 참면막(44)은 충간활연막이다. 상기 제1 참면막(44)이 청성되어 있다. 상기 제1 참면막(44)은 충간활연막이다. 상기 제1 참면막(44)이 청성되어 있는데, 상기 전원다. 상기 제1 학원막(45)의 학생님 임작용 의학 보험으로 구성된다. 상기 제1 도전송 파턴(45)은 공속속으로써, 본상 말이 경송으로 구성된다. 또가 제1 도전송 파턴(45)은 공속속으로써, 본상 말이 경송으로 구성된다. 또한 상기 제1 도전송 파턴(45)은 경속으로써, 본상 말이 경송으로 구성된다. 또한 상기 제1 도전송 파턴(45)을 파도속의 경부용역에 청성될 제2 도전을 패턴과 함께 해도축을 구성된다. 편의상 성기 제1 도전송 파턴(45)을 파도속의 경부용이라 한다. 상기 제1 도전송 파턴(45)을 파도속의 경부용이라 한다. 상기 제1 도전송 파턴(45)을 파도속의 경부용이라 한다. 상기 제1 도전송 파턴(45)를 파도속의 경부용이라 있다. 상기 성인 모양을 보면, 한정된 영역에 엄청 간족 이국된 응중의 도전송 패턴이 복수개 청성되어 있다. 성기 성인 모양을 보면, 한정된 영역에 엄청 간족 이국된 응중의 도전송 패턴이 복수개 청성되어 있다. 성기

10-0200667

하부슬의 두배 및 이력거리는 상기 본 말음의 요약부에서 기술하였으므로 생략한다.

경기 제1 점역학(44) 상에 경기 하부흥(46)의 패드층으로 사용할 부분을 노출시키는 제2·현연학(48)이 형성되어 있고, 경기 6부흥(46)의 노출된 부분 사이에는 742 점연학 패턴(486)이 개워져 있다.

상기 제2 점면막(48) 및 삼기 제2 정연막 교본(480)은 다음과 같은 공청으로 형성된다.

즉, 성기 하부훈(46)를 형성한 다음, 성기 하부훈(46)에 형성된 성기 제1 중요학(44) 전면에 제2 형연막 (48)을 형성하고 에어서 성기 하부훈(46)의 일부영역을 노출시키는 사건식각곱장을 실시한다.

이러한 사진성각공장에 약해, 상기 하부음(46) 사이에 채워진 상기 제2 출연탁 해틴(486)의 표면은 광탄 하지 않은 형태(예번대, 오루한 성태)가 된다.

이렇게 형성된 성기 하부층(45)과 상기 제2 확인막 패턴(46)이 미루는 정한하지 않은 표면형태는 다음에 구성되는 제2 도전층 패턴(이것을 편의상 패드층의 상부층이라 한다)의 표면형태를 경쟁한다.

계속해서 생기 자2 절면막(46) 상에 생기 하부출(46), 즉 생기 제1 도전층 패턴(46) 및 생기 제2 절면막 패턴(46)과 접욕되는 제2 도전층 패턴(50)이 형성되어 있다. 생기 제2 도전층 패턴(50)은 패드슨의 생부 속이다.

성기 성부형(SD)에는 성기 하부형(46)과 하부청(46)을 구성하는 도전후 패턴사이에 채워진 제2 정면막 패턴(46)으로 미루어지는 표면형태가 그대로 전시되어 형성되어 있다. (GC)서 성기 상부형(50)의 성부표면 된(46)으로 미루어지는 표면형태가 그대로 전시되어 형성되어 있다. (GC)서 성기 상부형(50)의 성부표면은 필단하지 않은 표면(요청)을 구비한다. 계속해서 상기 성부흥(50)의 노학부분(D)을 제외한 성기 제2 할면막(46) 전만에는 제3 참면막(52)의 형성되어 있다. 성기 제3 참면막(52)은 반도계소자을 옮리고 또는 화전적인 및부 환경으로부터 보호하는 보호적인다. 성기 성부흥(50)의 도함된 부분(D)을 반도제소자와 와이어덕일(*ire bonding)되는 영역(D) 부분을 제도 한(*Fed sindex)미라 하고 또만 표시된다)이다. 제2도에 되어된 같이 본 팀경에 의한 성기 패드함(D)은 증권 기술에 의한 패드함을 나타내는 제1도와 비교해 된 내 보면의 형태가 용단하지 않고 요살병대로 형성되고 있다. 공과적으로 패드왕(D)의 크기는 증권적 문단이나 경기 하부 및 성부형(46, 50)이 구비하고 있는 각종 구조적인 성격은 반도체제조흥점에서 목소계의 급속해선 호흡 구현함 경우이 있어서, 각각 성상부 금속해선 과 그 마관의 하부해선 에드 적용함 수 있다.

이상, 기술한 비와 같이 본 말면은 파도슬을 구성하는 성부 및 하부층은 각각 그 표면의 할래가 평단하지 않은 형태로 현성된다. 따라서 중래보다 답은 유효표면적을 확보한다.

면 발명에 의한 패트층을 구비하는 반도체장치를 미용함 경우, 패트등의 표면을 존래와 할이 '중단한 면으로 구비하지 않고, 유효표면적을 넓게한 표면한테(메컨대, 요청)로 구비하으로,, 중하에 비해 경기된 유 요크적장 확보한다. 따라서 본 말등은 존해 기술에서 사용하는 것과 중위한 와이더트링방법을 사용하더라 교도층의 상부표면에 행성된 미세한 오늘에 의한 유효연적이 확대되어 본당을 위한 와이더와 패트층의 상부 공속학자이의 부착력을 증기시킨다.

중 달림은 살기 싫시에에 한정되지 않으며, 많은 반장이 본 달병의 기술적 사상내에서 당본이에서의 통상 의 지식을 가진지에 의하며 실시가능했은 명박하다.

(5) 취구의 의원

성구한 1

패도받음 한 구성요소로써, 구비하는 반도체장치에 있어서, 상기 패도축은 하누효과 상부들으로 구성되어 있다. 상기 하부호은 소청간격 이격된 목수개의 도전층 패턴으로써 그 사이에 표면이 외목한 젊연막 패턴 이 개위자 있고, 상기 상부들은 상기 목수개의 도전후 패턴 및 상기 절연막 패턴과 접촉되어 있으며 상기 하부층 및 상기 절연막 대턴으로 이루어지는 포면과 등당한 표면 형태를 이루고 있어 평면보다 표면적이 많은 것을 복장으로 하는 새로운 패도움을 구비하는 반도체장치.

엄구한 2

제1항에 있어서, 상기 상부층 및 상기 하부 윤일 도전을 패턴은 각각 반도체 제조공정에서 구한되는 역수 , 개의 공속배선 충급 최상부의 공수배선과 그 마래의 하부 공속배선인 것을 통장으로 하는 새로운 패도충을 구매하는 반도계장치.

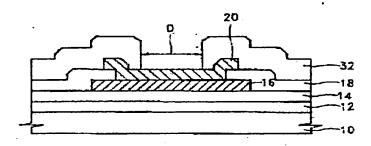
원구한 5

'제한에 있어서, 삼기 표면적이 넓은 표면형태라 한은 규칙적인 요출형 표면형태인 것을 특징으로 하는 반도체장치

<u>~ 10</u>

10-0200587

£81



5**2**02

